



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ
(МИИГАиК)

Факультет оптического приборостроения
Кафедра технологии оптического приборостроения



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5387FD2AF5B17FED816FDE9A1D4973B1
Владелец: Степанченко Алексей Леонидович
Действителен: с 21.07.2025 по 14.10.2026

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор
А. Л. Степанченко
16 февраля 2024 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
ТЕХНОЛОГИЯ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
«Б1.В.08.03 ОПТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ»**

Уровень высшего образования: бакалавриат

Направление подготовки: 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии

Направленность(профиль) подготовки: Лазерная техника и лазерные технологии

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Год набора (приема на обучение): 2024

Срок получения образования: 4 года

Объем:
в зачетных единицах: 2 з.е.
в академических часах: 72 ак.ч.

Москва, 2024

Разработчики:

Доцент кафедры Технологии оптического приборостроения, к.т.н.
Бобков А. В.

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии, утвержденного приказом Минобрнауки от 19.09.2017 № 951

Согласование и утверждение

№	Подразделение	Ответственное лицо	ФИО	Виза	Дата, протокол (при наличии)
1	факультет Оптического приборостроен ия	Председатель ученого совета факультета	Торшина И. П.	Рассмотрено	15.02.2024, № 2/23-24

1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

ПК-1 ПК-1. Способен к разработке технологических процессов изготовления типовых узлов и деталей лазерной техники, лазерных опико-электронных приборов и систем

ПК-1.1 ПК-1.1. Разрабатывает технологические процессы изготовления оптических, опико-электронных, механических блоков, узлов и деталей

Знать:

ПК-1.1/Зн2 Принцип выбора материалов для изготовления изделий приборостроения.

ПК-1.1/Зн3 Основные структуры сталей и сплавов. Свойства материалов, применяемых в приборостроении. Назначение сталей и сплавов, других материалов, используемых в приборостроении.

ПК-1.1/Зн4 Назначение, виды и свойства композиционных, порошковых и материалов

Уметь:

ПК-1.1/Ум1 ПК-1.1. Разрабатывает технологические процессы изготовления оптических, опико-электронных, механических блоков, узлов и деталей

ПК-1.1/Ум2 Определять свойства и химический состав материалов, пользоваться справочной литературой и нормативными документами.

ПК-1.1/Ум3 Выбирать материалы для изготовления заготовок и деталей элементов приборостроения.

Владеть:

ПК-1.1/Нв1 ПК-1.1. Разрабатывает технологические процессы изготовления оптических, опико-электронных, механических блоков, узлов и деталей

ПК-1.2 ПК-1.2. Рассчитывает нормы выработки, технологические нормативы на расход материалов, заготовок, инструмента, выбирает типовое оборудование, осуществляет предварительную оценку экономической эффективности технологических процессов

Знать:

ПК-1.2/Зн1 Разрабатывает технологические процессы изготовления оптических, опико-электронных, механических блоков, узлов и деталей

Уметь:

ПК-1.2/Ум1 Рассчитывает нормы выработки, технологические нормативы на расход материалов, заготовок, инструмента, выбирает типовое оборудование, осуществляет предварительную оценку экономической эффективности технологических процессов

Владеть:

ПК-1.2/Нв1 Навыками применения материалов для изготовления изделий приборостроения в условиях конкретного производства

ПК-1.3 ПК-1.3. Разрабатывает и вносит предложения по корректировке конструкторской и технологической документации с учетом результатов контроля качества изделия

Знать:

ПК-1.3/Зн1 Разрабатывает технологические процессы изготовления оптических, опико-электронных, механических блоков, узлов и деталей

Уметь:

ПК-1.3/Ум1 Рассчитывает нормы выработки, технологические нормативы на расход материалов, заготовок, инструмента, выбирает типовое оборудование, осуществляет предварительную оценку экономической эффективности технологических процессов

Владеть:

ПК-1.3/Нв1 Разрабатывает и вносит предложения по корректировке конструкторской и технологической документации с учетом результатов контроля качества изделия

ПК-2 ПК-2 Способен к разработке технологических процессов сборки и юстировки типовых систем, приборов, узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем

ПК-2.1 ПК-2.1. Анализирует состояние технологий изготовления, сборки, юстировки и контроля современных лазерных оптико-электронных приборов и комплексов

Знать:

ПК-2.1/Зн1 Анализирует состояние технологий изготовления, сборки, юстировки и контроля современных лазерных оптико-электронных приборов и комплексов

Уметь:

ПК-2.1/Ум1 Составляет технологические карты сборки, юстировки и контроля оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей

Владеть:

ПК-2.1/Нв1 Разрабатывает и вносит предложения по корректировке конструкторской и технологической документации с учетом результатов контроля качества изделия

ПК-2.2 ПК-2.2. Составляет технологические карты сборки, юстировки и контроля оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей

Знать:

ПК-2.2/Зн1 Анализирует состояние технологий изготовления, сборки, юстировки и контроля современных лазерных оптико-электронных приборов и комплексов

Уметь:

ПК-2.2/Ум1 Составляет технологические карты сборки, юстировки и контроля оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей

Владеть:

ПК-2.2/Нв1 Разрабатывает и вносит предложения по корректировке конструкторской и технологической документации с учетом результатов контроля качества изделия

2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Планируемые результаты освоения программы	Уровень овладения	Критерии оценивания (перечень сформированных ИДК/ЗУВ по уровням освоения)
---	-------------------	---

ПК-1 ПК-1.Способен к разработке технологических процессов изготовления типовых узлов и деталей лазерной техники, лазерных опτικο-электронных приборов и систем	Повышенный	ИДК ПК-1.1 ПК-1.1. Разрабатывает технологические процессы изготовления оптических, опτικο-электронных, механических блоков, узлов и деталей Знать: ПК-1.1/Зн2 Принцип выбора материалов для изготовления изделий приборостроения. ПК-1.1/Зн3 Основные структуры сталей и сплавов. Свойства материалов, применяемых в приборостроении. Назначение сталей и сплавов, других материалов, используемых в приборостроении. ПК-1.1/Зн4 Назначение, виды и свойства композиционных, порошковых и материалов Уметь: ПК-1.1/Ум1 ПК-1.1. Разрабатывает технологические процессы изготовления оптических, опτικο-электронных, механических блоков, узлов и деталей ПК-1.1/Ум2 Определять свойства и химический состав материалов, пользоваться справочной литературой и нормативными документами. ПК-1.1/Ум3 Выбирать материалы для изготовления заготовок и деталей элементов приборостроения. Владеть: ПК-1.1/Нв1 ПК-1.1. Разрабатывает технологические процессы изготовления оптических, опτικο-электронных, механических блоков, узлов и деталей
--	------------	--

3. Шкала оценивания

Оценка	Критерии оценивания (перечень сформированных ИДК/ЗУВ)
Не зачтено	Результаты обучения не сформированы на достаточном уровне

4. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля/Оценочное средство
Текущий контроль	
Промежуточная аттестация	Зачет

№ п/п	Наименование раздела	Контролируемые ИДК	Вид контроля/ используемые оценочные материалы	
			Текущий	Промежут. аттестация
1	Введение.	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.2		Зачет

2	Оптические материалы.	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.2		Зачет
3	Производство оптических материалов.	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.2		Зачет
4	Основы технологии изготовления оптических деталей.	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.2		Зачет
5	Технология получения оптических покрытий.	ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.2		Зачет
6	Соединение оптических деталей.	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.2		Зачет
7	Технологическое оборудование оптического производства.	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.2		Зачет
8	Общие принципы проектирования технологических процессов в оптическом производстве.	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.2		Зачет

5. Порядок проведения промежуточной аттестации

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется локальными нормативными актами Университета:

- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный университет геодезии и картографии», п.6 «Организация и проведение промежуточной аттестации».
- Положением о порядке осуществления образовательного процесса, проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный университет геодезии и картографии», п.8 «Проведение промежуточной аттестации с применением ЭО и ДОТ».

Промежуточная аттестация: Зачет, 7 семестр.

6. Оценочные материалы текущего контроля

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

7 семестр, Зачет

Контролируемые ИДК: ПК-1.1 ПК-2.1 ПК-1.2 ПК-2.2 ПК-1.3

Вопросы/Задания:

1. К абсолютным критериям оценки технологических процессов относятся: (выберите все правильные ответы)

1. суммарное основное время по всем операциям обработки

2. трудоемкость обработки
3. цеховая себестоимость обработки
4. себестоимость детали
5. коэффициент основного времени
6. коэффициент использования материала
7. коэффициент заполнения блока
8. коэффициент загрузки оборудования

2. К относительным критериям оценки технологических процессов относятся: (выберите все правильные ответы)

1. коэффициент основного времени
2. коэффициент использования материала
3. коэффициент заполнения блока
4. коэффициент загрузки оборудования
5. суммарное основное время по всем операциям обработки
6. трудоемкость обработки
7. цеховая себестоимость обработки
8. себестоимость детали

3. Как называется наиболее распространенный метод неразъемного соединения оптических деталей?

4. Какой вспомогательный инструмент используют для обеспечения точности формы и взаимного расположения поверхностей при изготовлении плоскопараллельных пластин?

5. Какой метод чаще всего применяют при разборке блока заготовок собранного с использованием наклеечной смолы?

6. Контроль сферических и плоских полированных оптических поверхностей осуществляют на рабочем месте и в ОТК методом сравнения кривизны контролируемой поверхности детали с кривизной измерительной поверхности осуществляется контролем с помощью:

1. пробного стекла
2. интерферометра
3. автоколлиматора
4. голограммы

7. Назовите инструмент, используемый в качестве основы блока заготовок, для шлифования и полирования вогнутых поверхностей оптических деталей.

8. Назовите инструмент, используемый в качестве основы блока заготовок, для шлифования и полирования выпуклых поверхностей оптических деталей.

9. Назовите инструмент, используемый в качестве основы блока заготовок, для шлифования и полирования плоских поверхностей оптических деталей.

10. Оборудование для нанесения покрытий обозначается как: (выберите все правильные)

1. НП
2. СП
3. П
4. ПК
5. ПД

11. При склеивании оптических деталей могут возникнуть дефекты такие как: (выберите все правильные)

1. Пузыри
2. Деформация деталей
3. Расклейка
4. Свилы
5. Пятна
6. Царапины

12. Процесс, в ходе которого поверхность заготовки, обращенная к рабочей части формы, под действием нагрева за счет пластической деформации материала заготовки принимает эту форму, а внешняя поверхность заготовки деформируется так, что получается требуемая асферическая поверхность, не нуждающаяся в последующей обработке, называют:

13. Расположите в порядке уменьшения технологичности последовательности выполнения операций обработки поверхностей (Примечание: ГШ – операция грубого шлифования; ТШ – тонкого шлифования; П – полирования; 1, 2 – номера поверхностей; Сб – сборка блока)

1. ГШ1 – ГШ2 – ТШ2 – П2 – Сб1 – ТШ1 – П1
2. ГШ2 – Сб1 – ГШ1 – ТШ1 – Сб2 – ТШ2 – П2
3. ГШ2 – ТШ2 – П2 – Сб1 – ГШ1 – ТШ1 – П1

14. Укажите правильную последовательность обработки при эластичном/жестком методе способе сборки блока заготовок линз.

1. Грубое шлифование второй поверхности
2. Грубое шлифование первой поверхности
3. Полирование второй поверхности
4. Полирование первой поверхности
5. Сборка блока для обработки второй поверхности
6. Сборка блока для обработки первой поверхности
7. Тонкое шлифование второй поверхности
8. Тонкое шлифование первой поверхности